



検査証明書

東京都写真美術館

下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。

検査の概要

適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	適合レベル	AA
達成基準チェックリスト	登録番号 BIP20262629-00 別紙	達成方法チェックリスト	登録番号 BIP20262629-00 別紙
検査実施期間	2026年1月1日～2026年3月31日	検査機関	BIPROGYチャレンジ株式会社
例外事項	検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。		
備考	検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、一部を複写しての使用はできません。		

検査を実施したページごとの結果

検査日時	検査対象品目(URL)	適合レベル及び検査結果	
		A	AA
2026年01月05日11時00分36秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/about_director.html	82%	85%
2026年01月05日11時01分06秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/about_history.html	83%	85%
2026年01月05日11時01分36秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/about_purpose.html	83%	85%
2026年01月05日11時02分06秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/about_business.html	83%	85%
2026年01月05日11時02分36秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/about_report.html	51%	53%
2026年01月05日11時03分17秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/about_symbol.html	83%	86%
2026年01月05日11時03分47秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/about_eyes.html	33%	37%
2026年01月05日11時04分27秒	https://topmuseum.jp/contents/current/index.html	80%	83%
2026年01月05日11時04分57秒	https://topmuseum.jp/contents/upcoming/index.html	80%	83%
2026年01月05日11時05分27秒	https://topmuseum.jp/contents/schedule/index.html	83%	85%
2026年01月05日11時05分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/exhibition_note.html	83%	85%
2026年01月05日11時06分27秒	https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5087.html	65%	69%
2026年01月05日11時06分57秒	https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5200.html	69%	72%
2026年01月05日11時07分27秒	https://topmuseum.jp/contents/exhibition/movie-5352.html	59%	64%
2026年01月05日11時07分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/education_index.html	84%	86%
2026年01月05日11時08分27秒	https://topmuseum.jp/contents/workshop/index.html	84%	84%
2026年01月05日11時08分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/school_index.html	80%	82%
2026年01月05日11時09分27秒	https://topmuseum.jp/contents/education/index.html	80%	82%
2026年01月05日11時09分57秒	https://topmuseum.jp/contents/volunteer/login.html	84%	86%
2026年01月05日11時10分27秒	https://topmuseum.jp/contents/workshop/details-5330.html	77%	80%
2026年01月05日11時10分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/collection_index.html	84%	87%
2026年01月05日11時11分27秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/collection_list.html	85%	87%
2026年01月05日11時11分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/collection_explanation.html	57%	62%
2026年01月05日11時12分27秒	https://topmuseum.jp/contents/tmp_everywhere/index.html	80%	81%

2026年01月05日11時12分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/library_index.html	80%	82%
2026年01月05日11時13分27秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/support_corporate.html	47%	52%
2026年01月05日11時13分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/guide_index.html	80%	82%
2026年03月02日09時49分49秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/universal_accessibility_top.html	84%	88%
2026年01月05日11時14分57秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/annual_passport.html	74%	76%
2026年01月05日11時15分27秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/navigation_map.html	79%	82%
2026年01月05日11時15分57秒	https://topmuseum.jp/voiceover/navigation_map_kotoba.html	適合	96%
2026年01月05日11時16分17秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/cafes_index.html	81%	83%
2026年01月05日11時16分47秒	https://topmuseum.jp/contents/museum_shop/index.html	81%	84%
2026年01月05日11時17分17秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/access_index.html	77%	81%
2026年01月05日11時17分47秒	https://topmuseum.jp/voiceover/ebisu_jr_voice.html	適合	99%
2026年01月05日11時18分07秒	https://topmuseum.jp/contents/press/index.html	72%	75%
2026年01月05日11時18分37秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/use.html	81%	84%
2026年01月05日11時19分07秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/accessibility.html	82%	85%
2026年01月05日11時19分37秒	https://topmuseum.jp/contents/pages/link.html	75%	79%
2026年01月05日11時20分07秒	https://topmuseum.jp/contents/catalog/index.html	74%	77%



BIPROGY チャレンジ株式会社
代表取締役社長

橋本和昭

